



دستگاه لایه نشانی مولکولی در ضخامت نانومتری

شرکت پوشش های نانو ساختار

شرکت پوشش های نانو ساختار با بیش از ۲۰ سال تجربه در زمینه طراحی و ساخت انواع سیستمهای لایه نشانی در خلا، کلیه نیازهای مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی کشور را در زمینه سیستمهای لایه نشانی در خلا شامل انواع محفظه ها، انواع کاتدهای اسپاترینگ، لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی، PLD، تفنگ الکترونی، انواع اتصالات، ضخامت سنج کریستالی، انواع فشارسنجها، پمپهای روتاری، توربو، انواع شیرهای خلا و ... را تأمین می نماید. متخصصین این شرکت آماده ارایه مشاوره در زمینه طراحی، ساخت و بهینه سازی سیستمهای لایه نشانی در خلا مطابق با نیاز شما می باشند.

کاربرد دستگاه ها: الکترونیک، اپتیک، سلول های خورشیدی، ابررسانهای، پوشش های محافظ، نیمه هادی ها، فلزات، نانوتکنولوژی

VCS100F سیستم لایه نشانی به روش اسپاترینگ مدل

مشخصات و اجزا اصلی دستگاه لایه نشانی به روش اسپاترینگ مدل VCS100 که جزء پیشرفته ترین سیستم های لایه نشانی در خلا بالا است به شرح زیر می باشد:

- سامانه لایه نشانی مگنترون اسپاترینگ متشکل از دو کاتد با قابلیت تنظیم زاویه در سه جهت، منبع تغذیه RF همراه با مچینگ باکس خودکار و منبع تغذیه DC.
- سامانه لایه نشانی تبخیر حرارتی متشکل از منبع تغذیه با قابلیت ایجاد ۳۰۰ آمپر جریان، فیدتروهای جریان بالای آبگرد، نگهدارنده های بوته و نمایشگر جریان گذرنده از بوته.

- محفظه خلاً دو جداره آبگرد از جنس استیل.
- پمپ توربو مولکولار برای رسیدن به فشارهای پایین.
- پمپ روتاری دو مرحله ای پشتیبان.
- شیر هوشمند متصل به پمپ توربو برای تنظیم خودکار فشار داخل محفظه با قابلیت تنظیم از طریق مانیتور تاچ اسکرین.
- شیرهای الکترو پنوماتیک برای اتصال پمپ روتاری به محفظه خلاً و پمپ توربو.
- ضخامت سنج کریستالی به منظور کنترل فرایند لایه نشانی در حین کار با دقت ۱ نانومتر و قابلیت نصب ۴ کریستال کوارتز.
- فشار سنجهای پیرانی و پنینگ با قابلیت کنترل دقیق فرایند خلاً سازی و رسم گرافهای فشار.
- شیرهای هوشمند MFC که کنترل دقیق جریان گازهای اسپاترینگ و راکتیورا به داخل محفظه خلاً به عهده دارند.
- سیستم مدار بسته خنک کننده آب برای خنک سازی کاتدها و ضخامت سنج.
- نگهدارنده نمونه ها همراه با شاتر و فیدتروهای الکتریکی.
- قابلیت نصب سامانه لایه نشانی به روش تبیخ حرارتی.



این دستگاه جزء آخرین تولیدات شرکت پوشش های نانو ساختار می باشد که با ابعاد کوچک و قیمتی بسیار مناسب قادر است به روش اسپاترینگ اقدام به لایه نشانی هدفهای فلزی مانند طلا، نقره، پلاتین، مس، آلومینیوم و... کند. با کنترل اتو ماتیک یا دستی فرایند خلاً سازی و لایه نشانی میتوان لایه هایی با دقیقیت ضخامت ۱ نانومتر تولید کرد. دستگاه فوق برای ایجاد لایه های نانو متري ، ایجاد اتصالات الکتریکی بسیار ظریف در حوزه نانو تکنولوژی و میکرو الکترونیک بسیار قابل استفاده می باشد.



قابلیت ها

- لایه نشانی در خلاء به روش مگنترون اسپاترینگ
- پوشش دهی زیرلایه با هدفهای مانند طلا، نقره، پلاتین و مس
- قابلیت برنامه ریزی با مانیتور لمسی
- اندازه گیری ضخامت در حین لایه نشانی
- مناسب برای ایجاد کنکت های بسیار ظریف
- کار در کنار میکروسکوپ های الکترونی جهت پوشش های هادی روی مواد نارسانا
- قابل استفاده در آزمایشگاه های نانو تکنولوژی

سیستم لایه نشانی به کمک لیزر پالسی

در این سیستم پرتو لیزر با عبور از پنجره محفظه‌ی خلاً و برخورد با سطح هدف باعث کنده شدن اتمها و مولکولهای آن شده و یک پلام متشکل از قطرکها ، اتمها و مولکولها و یونها شکل می گیرد و با انرژی زیاد با سطح زیر لایه برخورد کرده و عمل لایه نشانی صورت می گیرد. در صورتی که پالس لیزر همواره به یک نقطه از سطح هدف برخورد کند سریعاً باعث سوراخ شدن آن می شود لذا باید هدف در حین اصابت پالس لیزر در حال دوران باشد که این امر توسط سیستم کنترل هدف انجام می گیرد.

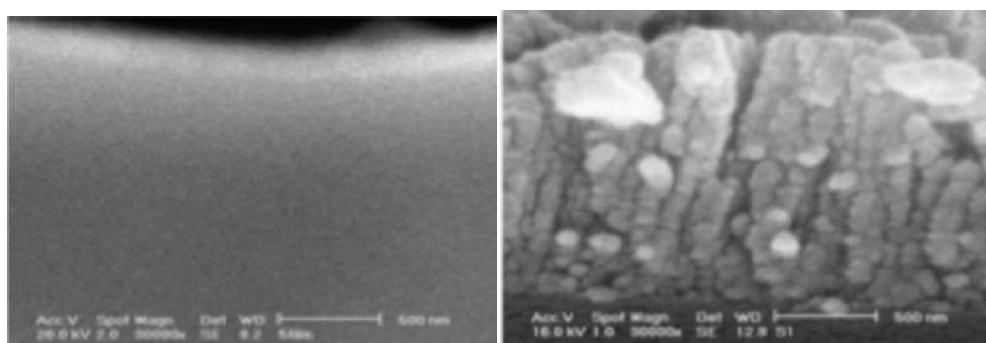
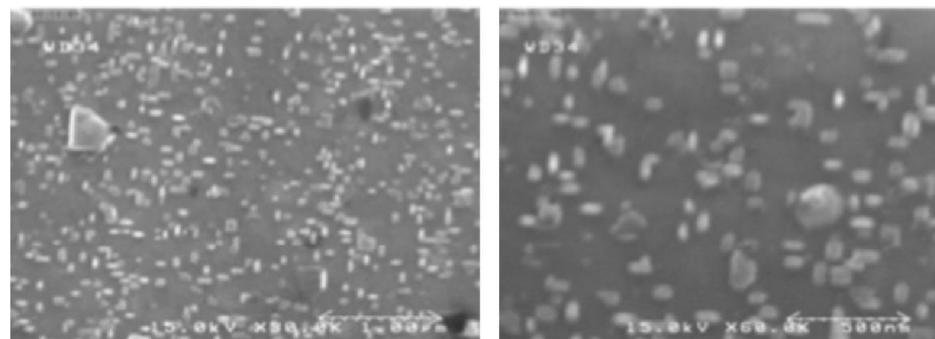
سیستم کنترل هدف ساخت شرکت پوشش های نانو ساختاربرای ساخت چند لایه ای های مختلف، قادر به حمل ۶-۳ هدف مختلف به طور همزمان می باشند.

- از مزایای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- انجام عمل لایه نشانی در فشارهای بسیار پایین و در هر نوع اتمسفر
- سرعت بالای لایه نشانی
- ایجاد لایه هایی با پکیدگی بسیار بالا
- لایه نشانی طیف وسیعی از مواد و آلیاژها بدون تغییر استوکیومتری
- کنترل دقیق ضخامت



سایر تجهیزات و لوازم جانبی

- کاتدهای مگنترون اسپاترینگ
- سیستم بوته های چرخان به منظور ساخت چند لایه ای ها
- گرم کننده زیر لایه ها و ...



شرکت پوشش های نانو ساختار
Nanostructured Coatings Co.
www.pvd.ir

شرکت پوشش های نانو ساختار	
+۹۸ ۲۱ ۶۶۰ ۶۷۷ ۸۵	تلفن:
+۹۸ ۲۱ ۶۶۰ ۳۳۴ ۵۰	فکس:
www.pvd.ir	وبسایت:
info@pvdi.ir	ایمیل: